RECORDING MEDIUM

Patent number:

JP3295043

Publication date:

1991-12-26

Inventor:

KAWADE ISAAKI; others: 03

Applicant:

CANON INC

Classification:

- international:

G11B9/00

- european:

Application number:

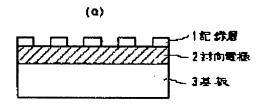
JP19900096177 19900413

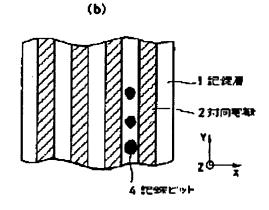
Priority number(s):

Abstract of JP3295043

PURPOSE:To allow the execution of recording and reproducing with good reproducibility and to simplify a tracking system by providing tracks changed in the thickness of recording layers having an electric memory effect on counter electrodes disposed opposite to a probe electrode.

CONSTITUTION: The recording layers 1 form the tracks by partially existing in the counter electrodes 2 and the arrays of recording bits 4 are written on the recording layers 1 forming the tracks. The height of the probe electrode is set constant and the probe electrode is scanned in a Y direction shown in Fig. at the time of recording and reproducing of information. The recording layers themselves are as thin as <=100Angstrom and, therefore, tunnel currents flow between the probe electrode and the counter electrodes without depending on the change in the thickness of the recording layers. The tunnel currents flowing in the probe electrode changes when the probe electrode deviates from above the recording layers onto the counter electrodes which are the non-recording surfaces. The probe electrode is so moved in an X direction or -X direction as to maintain the specified tunnel currents. The probe electrode is thus scanned on the recording layers in common use as the tracks.





Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

⑫ 公 開 特 許 公 報(A) 平3-295043

®int. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号 43公開 平成3年(1991)12月26日

G 11 B 9/00 9075-5D

審査請求 未請求 請求項の数 8 (全11頁)

記録媒体 60発明の名称

人

頭 平2-96177 ②特

顧 平2(1990)4月13日 223出

河出 一佐哲 @発 明 者 森川 有 子 70発明 者 須 生 美 @発 明 者 栗原

キャノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

@発 明 者 松 修 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

弁理士 豊田 善雄 個代 理 人

外1名

明 뼆

1. 発明の名称

の出 願

記録媒

- 2. 特許請求の範囲
- (1) プローブ電極により素子に流れる電流を検出 する記録再生装置に用いる記録媒体であって、該 プローブ電極と対向配置した対向電極上に、電気 メモリー効果を有する記録層の厚みを変化させた トラックを有することを特徴とする記録媒体。
- (2) 記録層の膜厚が数 A 以上 100 A 以下である請 求項(1) に記載の記録媒体。
- (3) 記録層の膜厚が数入以上30人以下である請求 項(1) に記載の記録媒体。
- (4) トラックの幅が、50人以上900 人以下である 請求項(1) に記載の記錄媒体。
- (5) トラックのピッチが、80人以上1000人以下で ある請求項(1) に記載の記録媒体。
- (6) 記録層が、有機化合物の単分子膜または該単 分子膜を累積した累積膜を有している請求項(1) に記載の記録媒体。

- (7) 単分子膜または、累積膜がLB法によって 成膜した膜である請求項(6) に記載の記録媒
- (8) 有機化合物が分子中にπ電子準位を持つ群と σ電子準位を持つ群とを有する請求項(6) に記載 の記録媒体。
- 3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、プローブ電極によって記録再生を行 なう記録再生装置における記録媒体に関するもの である。

[従来の技術及び発明が解決しようとする課題] 近年、メモリー素子の用途はコンピュータ及び その関連機器、ビデオディスク、ディジタルオー ディオディスク等のエレクトロニクス産業の中核 をなすものであり、その開発も活発に進んでい る。メモリー素子に要求される性能は一般的には

- (i) 高密度で、記錄容量が大きい
- (2) 記録・再生の応答速度が速い
- (3) エラーレートが小さい
- (4) 消費電力が少ない

(5) 生産性が高く、価格が安い 等が挙げられる。

従来までは、磁性体や半導体を素材とした磁気メモリー、半導体メモリーが主流であったが、近年レーザー技術の進展に伴い、有機色素、フォトポリマーなどの有機薄膜を用いた安価で高密度な記録媒体を用いた光メモリー素子などが登場してきた。

一方、最近導体の表面原子の電子構造を直接観測できる走査型トンネル顕微鏡(以後 STM と略す)が開発され(ヘルペチカーフィジカーアクタ・55・726 (1982)・(G. Binnig et al. , Helvetica Physica Acta、55・726 (1982)・))、単結晶、非晶質を問わず実空間像の高い分解能の測定ができるようになり、しかも媒体に電流による損傷を与えずに低電力で観測できる利点をも有し、さらに大気中でも動作させることが可能であるため広範囲な応用が期待されている。

STM は、金属の探針(プローブ電極)と導電性物質の間に電圧を加えて 1 nm程度の距離まで近づけるとトンネル電流が流れることを利用してい

トラッキングの方法としては、既に記録媒体基板の原子配列を利用して、高密度かつ高精度に行なう方法が提案されているが、位置検出そのものも極めて高精度に行なう必要があるため、取扱上簡便とはいい難かった。

前者のコンスタントハイトモードの場合、凸状の部分でトンネル電流が流れるようにプローブ電極の高さを調整しておき、プローブ電極が凸状部分から凹状部分に外れた時にトンネル電流が流れなくなるのを検知して、プローブ電極を凸状部分

る。この電流は両者の距離変化に非常に敏感であ り、トンネル電流を一定に保つように探針を走査 することにより実空間の表面構造を描くことがで きると同時に表面原子の全電子雲に関する種々の 情報をも読みとることができる。この際、面内方 向の分解能は1A程度である。従って、STMの原 理を応用すれば十分に原子オーダー(数人)での 高密度記録再生を行なうことが可能である。この 際の記録再生方法としては、粒子線(電子線、イ オン線)あるいはX線等の高エネルギー電磁波及 び可視・紫外光等のエネルギー線を用いて適当な 記録層の表面状態を変化させて記録を行ない、 STMで再生する方法や、記録層として電圧電流の スイッチング特性に対してメモリ効果をもつ材 料、 例えば π 電子系有機化合物やカルコゲン化物 類の薄膜層を用いて、記録・再生をSTMにより行 なう方法等が提案されている。

上記の様な記録・再生方法において、実際に多量の情報を記録・再生するためには、プローブ電極のXY方向(記録媒体面内方向)の位置検出及び補正制御(トラッキング)が必要となる。この

に戻すよう位置制御することによりトラッキングを行っている。しかし、この方法をとった時、プローブ電極が凹状部分に位置したときほとんどトンネル電流が流れなくなるため、トラッキングを行うことが非常に困難であるという問題があった。

すなわち、本発明の目的とするところは、上述 した従来技術の問題点に鑑み、プローブ電極を用 いた電気的な高密度記録・再生方法において、多量の情報の記録・再生を容易に再現性良く簡便に実行でき、なおかつ、記録・再生装置におけるトラッキング系を簡素化できる記録媒体を提供することにある。

[課題を解決するための手段及び作用]

本発明の特徴とするところは、プローブ電極により素子に流れる電流を検出する記録再生装置に用いる記録媒体であって、該プローブ電極と対向配置した対向電極上に、電気メモリー効果を有する記録層の厚みを変化させたトラックを有することを特徴とする記録媒体を提供することである。

ところで、本発明の記録媒体を用いた記録・再生およびその為のトラッキング方法は、プローブ電極(導電性探針)と導電性物質との間に電圧を印加しつつ、両者の距離を10nm以下にするとトンネル電流が流れることを利用している。以下、トラッキングの方法について述べる。

第1図は、本発明に用いられる記録媒体の断面 図および平面図の一例である。ただし、この図で は記録層の有・無によりトラックを形成している

が、基本的に記録層の厚みを変化させることによ りトラックを形成すれば良い。第1図において、 記録層1が対向電極2上に部分的に存在すること によりトラックを形成しており、記録ピット4の 列はトラックを形成している記録層1上に書き込 まれる。従って、情報の記録・再生時において は、プローブ電極を第1図中Y方向に走査させる 必要がある。この時、本発明においてはプローブ 電極の高さを一定(コンスタントハイトモード) にして走査させる方法を用いるが、トラックとな る記録層自身が100 A以下と薄いため記録層の厚 みの変化によらずプローブ電極と対向電極間にト ンネル電流が流れる。しかし、この際、対向電極 上に記録層が厚い部分と記録層が薄い部分、図1 では記録層の有る部分と無い部分であるが、両者 ではトンネル電流が異なるため、プローブ電極が 記録層上から非記録面である対向電極上に外れる と、プロープ電極に流れるトンネル電流が変化す ることになる。ここで、このトンネル電流を一定 に保つように、プローブ電極をX方向若しくは - X 方向に移動させる補正回路を設けることによ

モード時の様なトラッキング用の乙方向の追従系 つまりフィードバック系が不用となるため、記録 ・再生装置におけるトラッキング系を簡素化する ことも可能となった。

本発明のトラック形成方法としては、例えば、以下に述べるような方法が考えられる。まず、基板上に対向電極となる導電性材料を形成し、次に記録層を対向電極上の全面に均一に積層する。その後に、部分的に記録層を除去することにより、所望の形状にトラックを形成する。この時、記録層の除去方法としては、

①リソグラフィー技術を用いる方法、②電子では なかできる。しかし、現状のリックを形成されて では1000人以下の幅を持つトラックとしては 10'°ビット/cm°程度が限度である。これに対 て、後者の方法によると、電子ビームあります。 で、後者のどーム怪を小さく较って希望の に照射し、900人以下の幅及び1000人以下の に照射し、900人以下の幅なよって 微細を除去することによって 微細を が配慮を にいるのビームと にいるのビームを にいるのビック クを形成することが可能となり、10¹¹ビット/cm²</sup>以上の記録密度を容易に達成できる。この時、記録密度を高めるためには、そのトラックの幅は50人~900人、ビッチとしては80人~1000人が好ましく、より好ましくはそれぞれ50人~150人、80人~200人である。また、記録層を完全に除去する必要はなく、記録部位と非記録部位の厚みを変化させるだけでもよい。

本発明で用いる記録層としては、電流ー電圧特性においてメモリースイッチング現象(電気メモリー効果)を有する材料、例えば、π電子準位をもつ詳との電子準位のみを有する群を併有する分子を電極上に積層した有機単分子膜あるいはその 架積膜を用いることが可能となる。

一般に有機材料のほとんどは絶縁性もしくは半 絶縁性を示すことから係る本発明において、適用 可能なπ電子準位を持つ群を有する有機材料は著 しく多岐にわたる。

本発明に好適なπ電子系を有する色素の構造と して例えば、フタロシアニン、テトラフェニルポ ルフィリン等のポルフィリン骨格を有する色素、

従来技術の中では前述したLB法が極めて好適である。

このLB法によれば、1分子中に疎水性部位と親水性部位とを有する有機化合物の単分子膜またはその累積膜を基板上に容易に形成することができ、分子オーダーの厚みを有し、かつ大面積にわたって均一、均質な有機超薄膜を安定に供給することができる。

LB法は分子内に親水性部位と疎水性部位とを有する構造の分子において、両者のバランス(両親媒性のバランス)が適度に保たれているとき、分子は水面上で親水性基を下に向けて単分子の層になることを利用して単分子膜またはその累積膜を作成する方法である。

疎水性部位を構成する基としては、一般に広く知られている飽和及び不飽和炭化水素基や縮合多環芳香族基及び鎖状多環フェニル基等の各種疎水基が挙げられる。これらは各々単独またはその複数が組み合わされて疎水性部位を構成する。一方、親水性部位の構成要素として最も代表的なものは、例えばカルボキシル基、エステル基、酸

本発明に好適な高分子材料としては、例えばポリアクリル酸誘導体等の付加重合体、ポリイミド等の縮合重合体、ナイロン等の開環重合体、バクテリオロドプシン等の生体高分子が挙げられる。

有機記録層の形成に関しては、具体的には蒸着法やクラスターイオンビーム法等の適用も可能であるが、制御性、容易性そして再現性から公知の

アミド基、イミド基、ヒドロキシル基、さらにはアミノ基(1,2,3級及び4級)等の親水性基等が挙げられる。これらも各々単独またはその複数が組み合わされて上記分子の親水性部分を構成する。

これらの疎水性基と親水性基をバランス良く併有し、かつ適度な大きさを持つπ電子系を有する有機分子であれば、水面上で単分子膜を形成することが可能であり、本発明に対して極めて好適な材料となる。

具体例としては、例えば下記の如き分子等が挙げられる。

(以下余白)

<有機材料>

[I] クロコニックメチン色素

1)
$$C = CH - C$$
 R_1
 $C = CH - C$
 R_2

$$\begin{array}{c} S \\ N \\ R_1 \end{array} C = CH - C \left(\begin{array}{c} S \\ R_2 \end{array} \right)$$

3)
$$C = CH - C$$

$$R_1$$

$$C = CH - C$$

$$R_2$$

4)
$$C = CH - C$$

$$R_1$$

ここで R . は前述の σ 電子準位をもつ群に相当したもので、しかも水面上で単分子膜を形成しやすくするために導入された長鎖アルキル基で、その炭素数 n は 5 ≤ n ≤ 30が好適である。

5)

6)

7)

$$C = CH - C$$

$$R_1$$

$$C = CH - C$$

$$R_1$$

$$CH \xrightarrow{\stackrel{\bullet}{0}} CH \xrightarrow{\stackrel{\bullet}{0}} R_{1}$$

$$CH - C$$

$$R_1$$

$$C = CH$$

$$R_2$$

$$R_3$$

[II] スクアリリウム色素

[I] で挙げた化合物のクロコニックメチン基を下記の構造を持つスクアリリウム基で置き換えた化合物。

[Ⅲ] ポルフィリン系色素化合物

-CH & NHC & H +

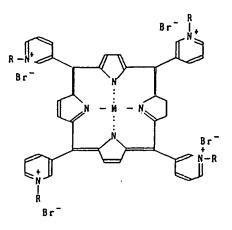
M = H₂, Cu, Ni, Al-Cl 及び 希土類金属イオン

2)

R = OCH (COOH) C.Ni..... 5 ≤ n ≤ 25
M = H., Cu, Ni. Zn, Al-Cl
及び希土類金属イオン

[IV] 縮合多環芳香族化合物

3)



R = C_nH_{2n+1} 5 ≤ n ≤ 25 M = H₂, Cu, Ni, Zn, Aℓ-Cℓ 及び希土類金属イオン

R は単分子膜を形成しやすくするために導入されたもので、ここで挙げた置換基に限るものではない。又、R₁~R₄、R は前述したσ電子準位をもつ群に相当している。

[V] ジアセチレン化合物

 $CH_2 \leftarrow CH_2 \rightarrow C \equiv C - C \equiv C \leftarrow CH_2 \rightarrow \ell X$

 $0 \le n$, $\ell \le 20$

但しn + l > 10

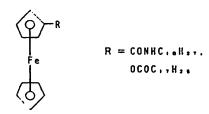
X は親水基で一般的には-COOH が用いられるが-OH. -CONH . 等も使用できる。

[VI] その他

1)
$$\binom{s}{s}$$
 $\binom{s}{s}$ $\binom{s}{s}$

キンキチエニル

3)



4)

4) アクリル酸エステルコポリマー

5) ポリビニルアセテート

6) 酢酸ピニルコポリマー

<有機高分子材料>

[[] 付加重合体

1) ポリアクリル酸

2) ポリアクリル酸エステル

[11] 縮合重合体

1) ポリイミド

3) ポリカーポネート

[III] 開環重合体 1) ポリエチレンオキシド

ここで、R.は水面上で単分子膜を形成し易くするために導入された長鎖アルキル基で、その炭素数nは5≤n≤30が好適である。

また、 R_0 は短鎖アルキル基であり、炭素数 n は $1 \le n \le 4$ が好適である。重合度 m は $100 \le m \le 5000$ が好適である。

以上、具体例として挙げた化合物は基本構造のみであり、これら化合物の種々の置換体も本発明において好適であることは言うにおよばない。

尚、上記以外でもLB法に適している有機材料、有機高分子材料であれば、本発明に好適なのは言うまでもない。例えば近年研究が盛んになりつつある生体材料(例えばバクテリオロドブシンやチトクロームC)や合成ポリペプチド(PBLG)等も適用が可能である。

これらの元電子準位を有する化合物の電気メモリー効果は、数10μm以下の膜厚のもので観測されているが、記録・再生時にプローブ電極と有機化合物層間に流れるトンネル電流を用いるため、プローブ電極と有機化合物層間にトンネル電流が流

れるよう両者間の距離を近づけなければならないので、本発明の記録層の膜厚は、数人以上100 A以下、好ましくは、数人以上30人以下である。

本発明において、上記の如き有機材料が積層された薄膜を支持するための基板としては、表面が平滑であれば、どの様な材料を用いても良いが、前述したトラック形成法によってある程度利用できる基板材料は限定される。

本発明で用いられる対向電極の材料も高い導電性を有するものであればよく、例えば Au、Pt、Ag、Pd、All、In、Sn、Pb、Wなどの金属やこれらの合金、さらにはグラファイトやシリサムとのはでは ITO などの導電性酸化物 本発明 が挙げられる。係る材料を用いた電極が出る。係る材料を用いたないである。ないでは、絶縁性の酸化物を電極が出まれる。では、絶縁性の酸化物をである。では、絶縁性の酸化物をである。には ITO などの酸化物 導電体材料 いることが望ましく、なおかつ何れの材料を用いることが望まして、なおかつ何れの材料を用いることがである。

るにしてもその表面が平滑であることが好ましい。

また、プローブ電極の材料は、導電性を示すものであれば何を用いてもよく、例えばPt、Pt-Jr、W・Au、Ag 等が挙げられる。プローブ電極の先端は、記録・再生・消去の分解能を上げるためできるだけ尖らせる必要がある。本発明では、針状の可電性材料を電界研磨法を用い先端形状を制御して、プローブ電極を作製しているが、プローブ電極を作製しているが、プローブ電極を作製しているが、プローブ電極を作製しているが、プローブ電極を作製しているが、プローブ電極の作製方法及び形状は何らこれに限定するものではない。

さらにはプローブ電極の本数も一本に限る必要 しなく、 位置検出用と記録・再生用とを分ける 等、複数のプローブ電極を用いても良い。

次に、本発明の記録媒体を用いる記録・再生装置を第2図のブロック図を用いて説明する。第2図中、5は記録媒体に電圧を印加するためのプローブ電極であり、このブローブ電極から記録層1に電圧を印加することによって記録・再生を行なう。対象となる記録媒体は、XYステージ12上

に載置される。10はプローブ電流増幅器で、9はプローブ電流を読み取りプローブ電極の高さが一定になるように圧電素子を用いた微動機構6、7を制御するサーボ回路である。11はプローブ電極5と対向電極2との間に記録・消去用のパルス電圧を印加するための電源である。

パルス電圧を印加するときプローブ電流が急激に変化するためサーボ回路9は、その間出力電流が一定になるように、HOLD回路をONにするように制御している。

8は X Y 方向にプローブ電極 5 を移動制御するための X Y 走査駆動回路である。13と14は、あらかじめ 10 ・A 程度のプローブ電流が得られるようにプローブ電極 5 と記録媒体との距離を 根動制御したり、プローブ電極と基板との X Y 方向相対変位を大きくとる(微動制御機構の範囲外)のに用いられる。

これらの各機器は、全てマイクロコンピュータ 15により中央制御されている。また16は表示装置 を表している。 また、圧電素子を用いた移動制御における機械的性能を下記に示す。

Z 方向微動制御範囲 : 0.1nm ~ 1 μm

乙方向粗動制御範囲 : 10nm~10mm

Х Y 方向走査範囲 : 0.1nm ~ 1 да

X Y 方向租動制御範囲: 10nm~10mm

計測、制御許容誤差 : < 0.1nm(微動制御時)

計測、制御許容誤差 : < 1 nm (粗動制御時)

[実施例]

以下、本発明を実施例に従って説明する。

[実施例1]

光学研磨したガラス基板(基板3)を中性洗剤及びトリクレンを用いて洗浄した後、下引き層としてCrを真空蒸着(抵抗加熱)法により厚さ50A堆積させ、更にAuを同法により400 A蒸着し、対向電極2を形成した。

次に、スクアリリウムービス-6-オクチルアズレン(以下 SOAZと略す)を濃度 0.2 mg/mℓで溶かしたクロロホルム溶液を20℃の水相上に展開し、水面上に単分子膜を形成した。溶媒の蒸発を待ち係

ている。さらに上記機能を持ったままプローブ電極 5 が面内(X、Y)方向にも移動制御できるように微動制御機構系が設計されている。

また、プローブ電極 5 は直接記録・再生・消去を行なうことができる。また、記録媒体は高精度のXYステージ12の上に置かれ、任意の位置に移動させることができる。よって、この移動制御機構によりプローブ電極 5 で任意の位置のトラック上に記録・再生及び消去を行なうことができる。

 る単分子膜の表面圧を20mN/mまで高め、さらにこれを一定に保ちながら前記の対向電極を形成した基板を水面に横切るように速度 5 mm/分で静かに浸漬し、さらに引き上げて、2 層の Y 形単分子膜の累積を行ない、前記対向電極 2 上に 2 層の累積膜を形成して、記録層 1 とした。

次に、記録層1上にピーム径40人、加速電圧100KV、ピーム電流5pAで電子ピームを150人ピッチ、長さ100μmに渡って順次照射することにより、記録層であるSOAZを部分的に除去して、幅約100人の記録層からなるトラックを形成した。また、この時電子ピームのドーズ量が約1 C/cm²になる様に走査速度を調節した。

以上の様な方法により作成した記録媒体に、第2図に示した記録・再生装置を用いて記録・再生装置を用いて記録・再生、消去の実験を行なった。ただし、プローブ電極5として電界研磨法によって作成した白金/ロジウム製のプローブ電極を用いており、このプローブ電極5は記録層1に電圧を印加できるように、圧電素子により、その距離(2)が制御され

次に、プローブ電極をトラック上で走査させながら、50Åビッチで情報の記録を行なった。かかる情報の記録は、プローブ電極 5 を+側、対向電極 2 を - 側にして、電気メモリー材料(SOAZ-LB 膜 2 層)が低抵抗状態(ON状態)に変化する様に、第3 図に示すしきい値電圧 V th-ox以上の三角波パルス電圧を印加した。その後、プローブ電極を記録開始点に戻し、再びトラック上を走査させた。その結果、記録ビットにおいては

0.7mA 程度のプローブ電流が流れ、 ON状態となっていることが示された。以上の再生実験において、ビットエラーレートは 3 × 10⁻⁴であった。

なお、プローブ電極を電気メモリー材料がON状態からOFF 状態に変化するしきい値電圧Vthory以上の10Vに設定し、再び記録位置をトレースした結果、全ての記録状態が消去されOFF 状態に遷移したことも確認した。

なお、SOAZ1層あたりの厚さは、小角X線回折法により求めたところ、約15Åであった。

[実施例2]

実施例 1 において、電子ビーム照射のビッチを80Åとした他は全く同様にして、記録媒体を作成した。この時、トラックの幅は約 50Åであった。かかる記録媒体を用い実施例 1 と同様にして記録・再生実験を行なったところ、ビットエラーレートは 1 × 10 - *であり、消去も可能であった。
[実施例 3]

実施例1と全く同様に、ガラス基板上に対向電極を形成した後に、ポリイミドLB膜を2層累積し

記録層 1 を形成した。なお、ポリイミド LB膜の形成方法は以下の通りである。

ポリアミック酸(分子量約20万)を濃度 1 × 10⁻³% (g/g) で溶かしたジメチルアセトアミド溶液を、水温20℃の純粋の水相上に展開し、水面上に単分子膜を形成した。この単分子膜の表面圧を25mN/mまで高め、更にこれを一定に保ちながら動きで浸漬、引き上げを行ない、 Y型単分子膜の累積を行なった。更にこれらの膜を300 ℃で10分加熱を行なうことによりポリイミドにした。 なお、ポリイミド 1 層 あたりの厚さは、エリブソメトリー法により約4 Å と求められた。

以上のように形成したポリイミドから成る記録層にピーム径 500 Å、加速電圧 40 KV、ピーム電流 14 p A で A u イ オ ン を 1000 Å ピッチ、 長 さ 100 u m に 渡って 顧次 照射することにより、記録層であるポリイミドを部分的に除去して、幅約 500 Å の記録層からなるトラックを形成した。この時、 A u イ オ ンのドーズ量が 1 × 10 1 個/cm になる様に走査

速度を調節した。

この記録媒体についても実施例1と同様に、記録・再生、消去の実験を行なったところ、ビットエラーレートは1×10-*であり、消去も可能であった。

 プローブ電極を 1 本としたが、記録・再生用のものとトラッキング用のものを各々分けて 2 本以上としても良い。

[発明の効果]

以上述べたように、本発明に依れば、

①光記録に比べて、はるかに高密度な記録が可能な全く新しい記録媒体を提供することができる。

②記録・再生時のトラッキングが容易に行え、記録・再生装置の簡素化が可能になる。 それと同時に、記録・再生の応答速度も遅くならない。 といったような効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第 1 図は本発明に用いた記録媒体の一例を示す構成図である。(a) は断面図、(b) は平面図である。

第2図は本発明で用いた記録・再生装置の構成のブロック図である。

第3図は本発明の記録媒体に記録を行なう際に加えるパルス信号波形である。

特開平3-295043 (11)

1 … 記録層

2 … 対向電極

3 … 基板

4…記録ピット

5 … プローブ電極

6 ··· X Y 方向微動制御機構

7 … 2 方向微動制御機構

8 ··· X Y 方向走查駆動回路

9 … サーポ回路

10…プローブ電流増幅器

11…パルス電源

12… X Y ステージ

13… 粗動機構

14… 粗動駆動回路

15…マイクロコンピュータ

16… 表示装置

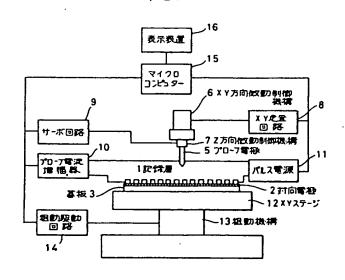
出願人 キャノン株式会社 代理人 豊 田 善 雄 〃 渡 辺 敬 介

第1図

(d)
1 記 録層
2 対向電極
3 基 板

(b)
1 記録層
2 対向電板
Y
Z
X

第2図



第3図

